JP 402066957 A MAR 1990

(54) PICKUP DEVICE OF SEMICONDUCTOR ELEMENT

· (11) 2-66957 (A)

(43) 7.3.1990

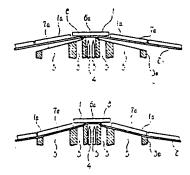
• (21) Appl. No. 63-219311 (22) 31.8.1988

(71) NEC CORP (72) MASAHIKO ICHISE

(51) Int. Cl⁵. H01L21/68//H05K13/02

PURPOSE: To make it possible to prevent occurrence of flaws in a semiconductor element even if the semiconductor element to be picked up is moved in the lateral direction when a push-up pin is pushed up by providing a step part in a holder.

CONSTITUTION: In a holder 3a. a step part 8 is provided between a central flat part 6a and a slant part 7a which is inclined downward at the peripheral part. Before an UV tape 2 is sucked, a neighboring semiconductor element la is located higher than the lowest surface of a semiconductor element 1 to be picked up. After the UV tape is sucked, the UV tape 2 is conformal to the shape of the upper surface of the holder 3a. The neighboring semiconductor element la is lowered and located lower than the lowest surface of the semiconductor element 1 to be picked up. When the UV tape 2 is sucked through sucking holes 5, the UV tape 2 which is located on a lower flat part 9a id lowered. The UV tape 2 is peeled off from the semiconductor element 1 to be picked up. Therefore, the semiconductor element 1 can be picked up without pushing up the semiconductor element 1 with a push-up pin 4.



THIS PAGE BLANK (USPTO)

10 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-66957

⑤Int. Cl. 5

ì

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)3月7日

H 01 L 21/68 // H 05 K 13/02 E C

7454-5F 6921-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

3発明の名称 半導体素子のピックアップ装置

②符 願 昭63-219311

②出 願 昭63(1988)8月31日

勿発明者 市瀬

理彦

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細書

発明の名称

半導体素子のピックアップ装置

特許請求の範囲

免明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体素子のピックアップ装置に関 し、特に粘着テープを吸着する機構を有するホル ダーを用る半導体素子のピックアップ装置に関す る。

〔従来の技術〕

紫外線照射により接着力が低下する接着面を一 面に有する粘着テープ(以下、UVシートを発生切断で、半導体ウェーハを完全切断なイシング(以下、フルカットダイシングと称す) を行った半導体素子を、フルカットダイシングと に紫外線照射して接着力を低下させたUVシート で紫外線照射して接着力を低下させたピックアップ する場合、それに用いる半導体素子のピックアップ で装置がある。

第4図は従来の半導体素子のピックアップ装置の一例の断面図である。

第4図に示すように、ホルダー3は中央の半導

〔発明が解決しようとする課題〕

第1図は本発明の第1の実施例の断面図であ

δ.

第1図に示すように、ホルダー3。には中央のピックアップすべき半導体素子1のピックアップで領域としての平坦部6。と平坦部6。の周有に傾斜した傾斜部7。との間に段差8を有するほかは前述した第4図のようと、 連体素子のピックアップ装置とほぼ同構造でより 説明を省略する。UVテープ2の吸着前には上に 関切を当時する。サックアップする半導体素子1の最下面より上に 隣接する半導体素子1。が存在している。

第2図はUVテープ吸着後の第1図の第1の実 施例の断面図である。

第2図に示すように、UVテープ2がホルダー3。の上面形状に追従しており、そのため隣接する半導体素子1。が引き落とされて、ピックアップする半導体素子1の最下面より下に存在するようになる。

第3図は本発明の第2の実施例の断面図である。

子にきずを発生させて半導体素子を不良にしてし ようという欠点がある。

〔課題を解決するための手段〕

〔実施例〕

次に、本発明について図面を参照して説明する。

第3図に示すように、第2の実施例では、上述した第1図の第1の実施例の平坦部6。を周囲を 突出させた上位平坦部9と上位平坦部9の内側 の段差をつけた下位平坦部9。とで構成している。

このように構成することにより、吸着口 5 から U V テープ 2 を吸着するとピックアップする半導体素子 1 の最下面より下に隣接する 半導体素子 1 が存在すると同時に、下位平坦部 9 。の上にある U V テープ 2 が 吸着によって下方に引かれて、ピックアップする半導体素子 1 から U V テープ 2 が 剝される。

従って、突き上げピンでピックアップする半導体素子1を突き上げることなくピックアップする半導体素子1をピックアップすることができる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、ホルダーに段差を設けることにより、突き上げピンを突き上げた 際にピックアップする半導体素子が横方向に動い ても半導体案子にきずを発生することを防止できるという効果がある。

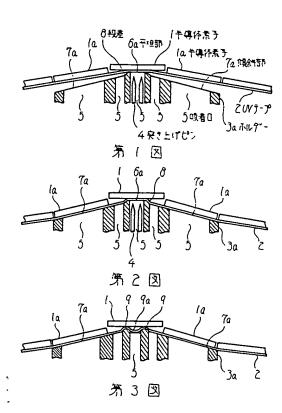
一実験例を示すと、従来の半導体素子のピックアップ装置を用いた場合ピックアップ時の半導体素子のきず又はかけの発生率は3.6 %であったのに対し、第1の実施例ではきず又はかけの発生は皆無であった。

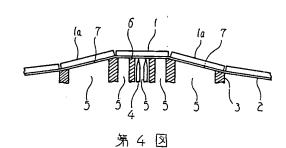
図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例の断面図、第2図はUVテープ吸着後の第1図の第1の実施例の 断面図、第3図は本発明の第2の実施例の断面 図、第4図は従来の半導体素子のピックアップ装 近の一例の断面図である。

1…ビックアップする半導体素子、1。…ビックアップする半導体素子に隣接する半導体素子、2…UVテープ、3、3。ホルダー、4…突き上げピン、5…吸着口、6、6。…平坦部、7、7。…傾斜部、8…段范、9…上位平坦部、9。…下位平坦部。

代理人 弁理士 内原 晋





THIS PAGE BLANK (USPTO)